

Wydział Mechaniczny						
Nazwa programu kształcenia (kierunku)	Inżynieria Materiałowa i Wytwarzania			Poziom i forma studiów	studia stacjonarne I stopnia	
Specjalność	Przedmiot wspólny			Ścieżka dyplomowania		
Nazwa przedmiotu	Ochrona własności intelektualnej			Kod przedmiotu	IMWS07004	
Rodzaj przedmiotu	obowiązkowy	Semestr	7	Punkty ECTS	1	
Liczba godzin w semestrze	W-15 (Z) C-0 L-0 P-0 Ps-0 S-0					
Przedmioty wprowadzające	-					
Założenia i cele przedmiotu	Zapoznanie studentów z podstawowymi przepisami z zakresu ochrony własności intelektualnej w tym własności przemysłowej (patentów, wzorów użytkowych itp.), prawa autorskiego i praw pokrewnych oraz nienaruszania cudzych praw wyłącznych.					
Forma zaliczenia	Wykład: jedno kolokwium					
Treści programowe	Własność intelektualna. Źródła praw własności intelektualnej. Prawa autorskie i prawa pokrewne. Przedmiot prawa autorskiego. Podmiot praw autorskich. Autorskie prawa majątkowe. Autorskie prawa osobiste. Ochrona praw autorskich. Utwór pracowniczy. Własność przemysłowa. Wynalazek a innowacja. Przedmioty prawa własności przemysłowej (wynalazek, wzór użytkowy). Ochrona znaków towarowych, wzorów przemysłowych, topografii układów scalonych, oznaczeń geograficznych. Uzyskanie patentu. Budowa zastrzeżeń patentowych. Postępowanie przed Urzędem Patentowym. Warunki międzynarodowej ochrony. Umowy stosowane w obrocie praw własności intelektualnej. Własność intelektualna w działalności uczelni. Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.					
Metody dydaktyczne	Wykład informacyjno-problemowy;					
Efekty kształcenia	Student, który zaliczył przedmiot				Odniesienie do kierunkowych efektów kształcenia	
EK1	rozumie podstawowe pojęcia dotyczące ochrony własności intelektualnej				IM1_W09	
EK2	zna i rozumie różnice między prawami własności przemysłowej a prawami prawa autorskiego				IM1_W09	
EK3	rozpoznaje i klasyfikuje przedmioty prawa własności przemysłowej, prawa autorskiego				IM1_W09	
EK4	potrafi stosować zasady ochrony własności intelektualnej				IM1_U07	
EK5	rozumie pozatechniczne aspekty i skutki działalności inżynierskiej				IM1_U07	
EK6	analizuje i ocenia działalność inżynierską oraz możliwość jej komercyjnego wykorzystania				IM1_K05	
Nr efektu kształcenia	Metoda weryfikacji efektu kształcenia				Forma zajęć (jeśli jest więcej niż jedna), na której zachodzi weryfikacja	
EK1	Wykład: jedno kolokwium;				W	
EK2	Wykład: jedno kolokwium;				W	
EK3	Wykład: jedno kolokwium;				W	
EK4	Wykład: jedno kolokwium;				W	
EK5	Wykład: jedno kolokwium;				W	
EK6	Wykład: jedno kolokwium;				W	
Bilans nakładu pracy studenta (w godzinach)	Udział w wykładach				15	
	Przygotowanie do zaliczenia wykładu				11 + 0 = 11	
	Udział w konsultacjach				1	
					RAZEM	27
Wskaźniki ilościowe	Nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela					ECTS
	15+1 =				16	0,5
	Nakład pracy studenta związany z zajęciami o charakterze praktycznym				0	0

	0 =		
Literatura podstawowa	1. red. A. Adamczak, Michał du Vall, Ochrona własności intelektualnej, Uniwersytecki Ośrodek Transferu Technologii Uniwersytetu Warszawskiego, 2010.		
	2. J.Ożegalska-Trybalska, J.Uchańska, P. Kostański, E.Traple (red. naukowy), P.Podrecki, M.du Vall, P. du Vall, Prawo patentowe, Wolters Kluwer, 2017.		
	3. A.Nowak –Gruca, Własność intelektualna w przedsiębiorstwie, Gdańsk: ODDK Sp. o.o. Sp.k, 2018.		
	4. A. Pyrża, Poradnik wynalazcy, Urząd Patentowy RP, 2017.		
Literatura uzupełniająca	1. G. Michniewicz, Ochrona własności intelektualnej, C.H.BECK, 2016.		
	2. M. Salomonowicz, Prawna regulacja komercjalizacji własności intelektualnej publicznych szkół wyższych, Warszawa : Wolters Kluwer, 2016.		
	3. Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 2017. 880 z póź. zm.).		
	4. Ustawa z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej, (Dz.U.2001 nr 49 poz. 508 z póź. zm.).		
	5. Ustawa z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, (Dz.U. 1993 nr 47 poz. 211 z póź. zm.).		
Jednostka realizująca	Katedra Organizacji i Zarządzania	Program opracował(a)	dr Izabela Senderacka
Data opracowania programu	2018.04.05		